

# 技術部 技術講習会のお知らせ・講習会報告

## 「ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作」

技術部装置開発グループ

対象 : 工学部4年生および工学研究科大学院生、  
工学研究科教職員

日時 : 講習会受付期間 2010年7月～2010年11月末。  
講習会実施日 2010年8月～2010年12月末(随時実施)。  
講習希望者と相談の上、講習日を決定します。  
講習時間 3-4時間程度。

場所 : 第二合同棟 物理工学科 ナノ加工工作室(6106室)

内容 :  
・ ボール盤作業とねじ切りの基礎知識についての講義。  
・ 数種類の金属を使用して、ボール盤による穴あけと  
タップ、ダイスによるネジ切り実習を行います。  
(ペーパーウエイトの製作を行います。)

受講人数 : 1回 2-4人程度を予定しています。  
先着20名程度(材料の都合のため)

申込方法 : 所属研究室名、氏名、靴のサイズ(安全靴使用のため)を  
記入の上、下記のアドレスへお送りください。

連絡先 技術部装置開発グループ 村井健一  
[murai@phen.mie-u.ac.jp](mailto:murai@phen.mie-u.ac.jp) 電話 内線 9377

## 2010年度講習会開催報告

講習会開催回数 8回

講習会受講者 27名(教職員4名、学生23名)